

ベーパーフェイズはんだ付け装置 VF-500IS



実験・試作用の、バッチ式ベーパーフェイズリフローはんだ付け装置です。フッ素系不活性液体(フロリナートやガルデン)の蒸気を熱媒体にしてその蒸気凝縮熱により、基板全体を215の均一な温度でリフローはんだ付けができます。透明なガラス槽を通してリフローはんだ付けの様子を見ることができます。

特長

正確な温度でリフローはんだ付けができます。フロリナート(FC-70) やガルデン(LS/215)は沸点が215 で安定しています。この飽和蒸気の凝縮熱を用いるので、 過熱によりLSI など部品を破損することがありません。

部品の形状やサイズに関係なく均一なはんだ付けができます。 215 の飽和蒸気により、熱風や赤外線に比べて基板全体を均一 な温度にできます。

メモリー・ユニットなど、 PLCC や SOJ パッケージを高密度実装する基板のリフローはんだ付けに最適です。

透明なガラス槽を通してリフローはんだ付けの全てを見ることができ、チップ部品や SMT 基板のはんだ濡性試験や、 SMD の耐熱試験などもできます。

仕 様

·適合基板 :Max 100 x 100mm

・使用液 :フロリナートFC-70(3M) 又はガルデン LS/215(Montefluos)

沸点215

沸点155 (LS/155)~265 (LS/265)の液体も使用できます。

・リフロー時間:10~50秒

・電源 :AC100V/120V/220V 1kW 50/60Hz ・形状寸法 :(W)260 × (D)260 × (H)520mm

·重量 :約10kg

・付属品:フロリナート(FC-70)又はガルデン(LS/215):300cc

基板ホルダー:1個

用途

- ・ベーパーフェイズソルダリング
- ・リキッドサーマルショックテスト
- ・リーク・テスト
- ・リキッドバーイン
- ・その他の加熱試験

フロリナードFC-70)の特長と特性

- ・科学的に極めて安定かつ不活性である。
- 無毒性である。
- ・引火点、発火点を持たない。
- ・オゾン層保護など、環境保全のための規制を受けない。
- ・耐熱性、耐酸化性が優れている。
- ・ゴム、プラスチックを膨潤、劣化、溶解させない。

特性	代表値
沸点()	215
流動点()	-25
比重 (@25)	1.95
動粘度 (cst @25)	13.4
比熱 (cal/ g @25)	0.25
気化潜熱(cal/g)	16
表面張力 (dynes/ cm @25)	18

本仕様は予告なく変更することがあります。